

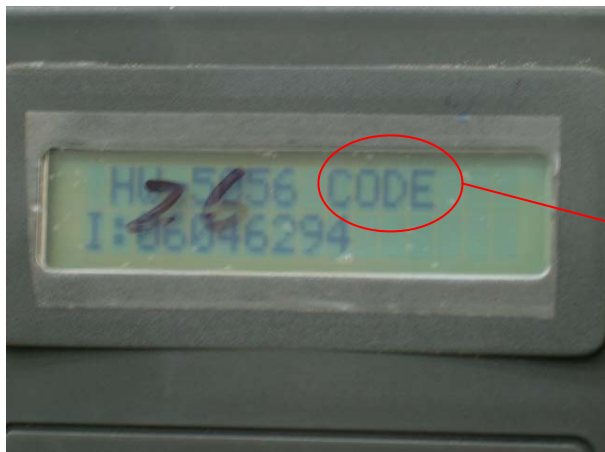
成大微奈米中心開卡須知

各位同學請注意，即日起本中心重新開放實驗室後，所有卡片刷機台皆需兩個手續才能使用機台

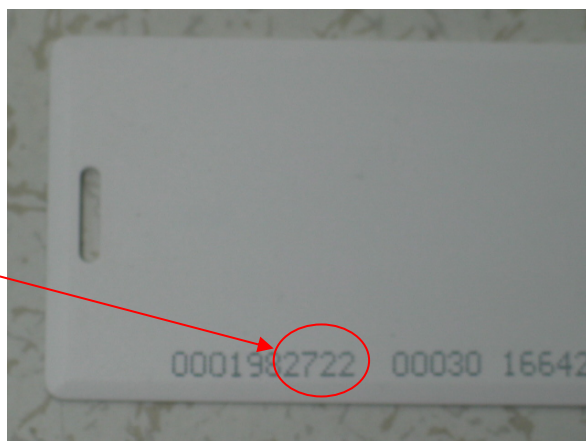
◎卡片刷卡後，卡機會出現 CODE，此時須由按鍵輸入密碼(卡片後四碼)，再按 ENT 才能使用機台

1. 卡機要求輸入密碼

(密碼為卡片上面後 4 碼)



2. 輸入後 4 碼後，再按 ENT



燈亮表示正確開啟(可以使用機台)



燈熄表示正確關閉



備註：

1. 卡片密碼於首次開卡時，作業人員會告知其密碼，若不清楚者，可洽詢中心作業人員。
2. 所有實驗室門口僅需卡片刷卡即可(門口不須密碼)。
3. 2005 年 8 月過後，所有開卡皆必須填寫開卡申請單，以便日後查詢。

User 開卡基本資料/申請單

姓名： 學校系所： 指導老師： 聯絡電話：

※卡片資料※用戶代號： 卡片號碼： 群：

請用非黑色的筆圈選已通過認證的機台，本資料將做日後歸檔查詢用，請確實填寫。

安全講習	TEM2010	TEM2100	JSM7000FE-SEM	CL
EDS	E-Beam Writer	JSM6700FE-SEM	CO2 鐳射光刻	AFM-P7LS
AFM-BIO47	Nano-indenter	Raman	Raman 低溫+PL	ProbeStation
NanoFocus	MEMCAD	MTS-XP	NSOM	MBE
Double Side	Mask Aligner	Mask Writer	SpinCoater	切割機
打線機	New Sputter	PDS(Paryene)	α -step	薄膜應力量測
四點探針	Ellipsometer	NanoSpec	奈米壓印(UV)	奈米壓印(熱壓)
Sputter	IBS	RIE	New E Beam	Old E Beam
LPCVD	ICP	RTA	CO2 超臨界	Oxidation
微電鑄槽	SPM-DFM	醫學院 Confocal		

填寫日期：

可自行列印寫完連同小黃卡交給作業人員。